

NIMS-ARIM利用申請システム マニュアル(データ提供なし)

初めて利用するとき Sign Up

まずはユーザー登録からスタート

STEP1～STEP3

P.2-3

課題申請するとき New Application

新規利用申請の出し方

(継続利用の場合も新規申請で行ってください)

STEP1～STEP4

P.4-7

登録内容変更するとき Confirm and modify

利用者情報の確認や変更

STEP1

P.8

研究課題内容・責任者情報の変更

STEP1～STEP2

P.9-10

初めて利用するとき Sign Up

STEP 1

利用者登録 https://www.nims-open-facility.jp/system_arim/index.php

ユーザー登録はこちらから
(User Registration)

STEP 2

登録情報を入力

はじめに利用相談をお願いします。
arim-system@nims.go.jp

①利用者情報を入力

所属組織から支給された
メールアドレスを登録して下さい

所属
先の
情報

経済産業省のページ
<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html>
内、「「みなし輸出」管理の明確化について」をご参照ください

②入力内容を確認する

STEP 3

確認画面

ARIM Application System
利用申請システム

■ ユーザー登録フォーム (User Registration Form)

入力内容をご確認ください。
この内容でよろしければ、右下の「上記内容で登録する」ボタンをクリックしてください。

Eメールアドレス E-mail Address	arim-system@nims.go.jp
氏名 (漢字) Name in Japanese Characters	物置 村田
氏名 (英語名) Name in Latin Alphabet	Bussitau Zaiyou
ユーザー区分 User Classification	大企業 (*Company with capital over 100 million JPY)
年齢層 Age Group	20代 (20's)
所属機関 Affiliated Institution	物置・研究開発機構
所属部署 Affiliated Department	CC部門
役職 Job Title	CC
郵便番号 Office Zip Code	3050047
都道府県 Prefecture	茨城県
市区町村 番地 City and Street Address	つくば市千現
建物・居室番号等 Building and Apartment No.	1-2-1
電話番号 Phone No.	029-859-2000
居住者/居住者の別 Residential Status	1. 現在日本に6ヶ月以上滞在している (I am currently staying in Japan for over 6 months.) 2. 日本国内で雇用されている (I am employed in Japan.) 1, 2の両方もしくはどちらか一方を満している (I satisfy both or one of the above conditions.)

登録情報の確認画面が表示されます。

上記内容で登録する
(Submit)

仮登録完了！



ユーザー仮登録のお知らせメールが届きます。ご登録内容を事務局で確認させていただき、改めて本登録のご連絡をいたします。

本登録

「ユーザー本登録のお知らせ」のメールが来たら登録完了です。
ご登録いただいたメールアドレスとパスワードを使用してログインして下さい。
パスワードはログイン後、ご自身で変更可能です。
ログインの後、利用申請に進んでください。

【登録内容を変更するとき】

(本登録後に内容の変更が可能になります)
→P.8利用者情報の確認や変更

氏名・所属機関・メールアドレス
を変更される場合は事務局まで
ご連絡下さい。
arim-system@nims.go.jp

STEP 1

ログイン

メールアドレスとパスワードを入力してログイン

STEP 2

利用申請

①右上「MENU」 ②「利用申請」 ③「New Application」をクリック

④利用約款・共用設備の利用等にあたっての確認書を確認

⑤全てに同意したら「上記全てに同意して利用申請に進む」をクリック

STEP 3

課題内容入力

ARIM Application System
利用申請システム

権限: 総合管理者

印刷 文書

MENU

利用申請(Requests for Use of ARIM) - 新規登録(New Application)

*必要事項を入力します

利用の概要 (Overview of Facility Use)

※利用年度 Fiscal Year for the Use of Facility	2022年度(FY2022) ▼
※利用申請者 Applicant	▼
※利用課題名 Research Subject Title	<div>現在 0文字(letters so far)</div> <div>※50文字以内(*Up to 50 letters)</div>
※重要技術領域 Important technical areas	<div> <input type="checkbox"/> 高度なデバイス機能の発現を可能とする ハイパースケールデバイス </div> <div> <input type="checkbox"/> 革新的なエネルギー変換を可能とする (高出力大容量蓄電池、高性能太陽電池) </div> <div> <input type="checkbox"/> 量子・電子制御により革新的な機能 (量子センサ、超電導量子回路) </div> <div> <input type="checkbox"/> マテリアルの高度循環のため (資源代替技術、資源使用量低減) </div> <div> <input type="checkbox"/> 次世代バイオマテリアル (バイオアダプティブ材料、細胞・組織再生誘導材料、抗ウイルス材料・デバイス、バイオセンサ・ウェアラブルデバイス等) </div> <div> <input type="checkbox"/> 次世代ナノスケールマテリアル (二次元薄膜、ナノカーボン、ナノ粒子、ナノワイヤ・ナノファイバー、ナノ多孔体等) </div> <div> <input type="checkbox"/> マルチマテリアル化技術・次世代高分子マテリアル (異種材料接合・接合技術、高接技術、3D 積層技術、マルチマテリアル化の設計・評価・分析技術、コンポジット材料等) </div>
※横断技術領域 Cross-cutting technology area	<div> <input type="checkbox"/> 計測・分析 </div> <div> <input type="checkbox"/> 加工・デバイスプロセス </div> <div> <input type="checkbox"/> 物質・材料合成プロセス </div>
※データ登録 (提供) の有無 Data registration (provision) : Please select either	<div> <input type="radio"/> データ登録 (提供) を行う I will register (provide) data </div> <div> <input type="radio"/> データ登録 (提供) を行わない I will NOT register (provide) data </div>
※利用の背景・目的 Purpose and Background	<div>現在 0文字(letters so far)</div> <div>※200-400字程度(*About 200~400 letters)</div>

※利用・依頼の内容
Details of the Plan and Request

現在 0文字(letters so far)

※200-400字程度(*About 200~400 letters)

※主な利用形態
Preferred Style of Use

機器利用 (Self-Use) ▼

※利用相談したNIMS職員
Names of NIMS Staff You Have Consulted With

1. ▼

追加する (Add)

※利用料金の支払い
Preferred Style of Payment

毎月異議請求 (Monthly Payments) ▼

課題参画者等 (Other Users)

1	同行者名 Name	<div>氏名 姓 名</div> <div>Name (英語名) FAMILY NAME Given name</div>
	所属機関 Affiliated Institution	<div>◎ 利用者と同じ (Same as the Applicant)</div> <div>○ その他 (Other)</div> <div>(法人名、所属部署、役職等)</div>
	Eメールアドレス E-mail Address	

追加する (Add)

複数選択可能です。NIMSの担当領域
量子・電子制御
マテリアルの高度循環
に多少でも該当する場合は、極力選択をお願いいたします。

複数選択可能です。

データ登録を行わないにチェック

利用相談されていない方は
課題申請の前に事務局までご連絡ください。
【arim-system@nims.go.jp】

STEP 3-2

課題内容入力-2

【利用責任者】

- 学生の方は、担当教員の方を責任者としてください。

【利用責任者】

利用責任者 (Supervisor or Responsible Person for the Applicant, 利用申請者の管理監督者等)

☐ 利用者と同じ / Same as me (注: 利用申請者自身が管理責任者の場合のみ有効 / Valid only if one is in a supervisory or managerial position)

※責任者名 Name	氏名 姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/> Name (英語名) FAMILY NAME <input type="text"/> Given name <input type="text"/>
※所属機関 Affiliated Institution	<input type="text"/>
※所属部署 Affiliated Department	<input type="text"/>
※役職 Job Title	<input type="text"/>
※所属先郵便番号 Zip Code	<input type="text"/>
※所属先住所 Office Address	<input type="text"/>
※所属先電話番号 Telephone Number	<input type="text"/>
※Eメールアドレス E-mail Address	<input type="text"/>
※利用責任者承認 Supervisor or Responsible Person for the Applicant Permission	<input type="checkbox"/> 承認済み / Approved (申請完了後、利用責任者にもメールが届きます / An email will be sent to this person upon completion of this application.)

所属組織から支給された
メールアドレスを登録して下さい

【請求書送付先】

請求書送付先 (Billing Address)

☐ 利用者と同じ (Same as the Applicant's) ☐ 利用責任者と同じ (Same as the Supervisor's) ☐ その他 / Other: (以下に記入 / Fill out the Form Below)

※担当者名 Name	氏名 姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/> Name (英語名) FAMILY NAME <input type="text"/> Given name <input type="text"/>
※所属機関 Affiliated Institution	<input type="text"/>
※所属部署 Affiliated Department	<input type="text"/>
※役職 Job Title	<input type="text"/>
※所属先郵便番号 Zip Code	<input type="text"/>
※所属先住所 Office Address	<input type="text"/>
※所属先電話番号 Telephone Number	<input type="text"/>
※Eメールアドレス E-mail Address	<input type="text"/>

【課金請求書送付先】

その他宛先に☑した場合は請求先を入力してください。(申請者と同一機関内に限る)

入力内容を確認する (Check the input)

戻る (Go back)



入力内容を確認する (Check the input)

STEP 4

申請内容確認

ARIM Application System
利用申請システム

権限 : ユーザー
test test

MENU

利用申請(Requests for Use of ARIM) - 新規登録(New Application)

利用の概要 (Overview of Facility Use)	
利用年度 Fiscal Year for the Use of Facility	2022年度(FY2022)
利用申請者 Applicant	test test
利用課題名 Research Subject Title	0
重要技術領域 Important technical areas	マテリアルの高度循環のための技術
横断技術領域 Cross-cutting technology area	計測・分析
利用の背景・目的 Purpose and Background	0
利用・依頼の内容 Details of the Plan and Request	0
主な利用形態 Preferred Style of Use	機器利用 (Self-Use)
利用相談したNIMS職員 Names of NIMS Staff You Have Consulted With	
利用料金の支払い Preferred Style of Payment	毎月実績請求 (Monthly Payments)
担当者名 Name	test test (test test)
所属機関 Affiliated Institution	0
所属部署 Affiliated Department	0
役職 Job Title	0
所属先郵便番号 Zip Code	0000000
所属先住所 Office Address	00
所属先電話番号 Telephone Number	000000000000
Eメールアドレス E-mail Address	arim-system@nims.go.jp

上記内容で登録する (Register)

戻る (Go back)



上記内容で登録する(Register)

申請完了！



新規利用申請受付の
お知らせのメールが届きます。(自動送信)
→申請者、利用責任者、請求書送付先

利用者情報を確認や変更

氏名・所属機関・Eメールアドレスを変更される場合は事務局までご連絡下さい。
arim-system@nims.go.jp

STEP 1

「マイページ(My Page)」

ARIM Application System
利用申請システム

権限: ユーザー
test test

MENU

マイページ(My Page)

アカウント	
Eメールアドレス	arim-system@nims.go.jp
パスワード	[変更(Change)]
氏名	test test test test
ユーザー区分	大企業 (*Company with capital over 100 million JPY)
年齢層	10代 10% [変更(Change)]
所属機関	0
所属部署	0
役職	0 [変更(Change)]
所属機関住所	〒0000000 北海道00
電話番号	000000000000

ARIM Application System
利用申請システム

権限: ユーザー
test test

MENU

マイページ(My Page)

アカウント	
Eメールアドレス	arim-system@nims.go.jp
パスワード	現在のパスワード(Old password): <input type="password"/> 新しいパスワード(New password): <input type="password"/> ※半角英数字8~64文字 新しいパスワード(確認用) (New password confirmation): <input type="password"/> [登録(Register)] [戻る(Back)]
氏名	test test test test
ユーザー区分	大企業 (*Company with capital over 100 million JPY)
年齢層	10代 10% [変更(Change)]
所属機関	0
所属部署	0
役職	0 [変更(Change)]
所属機関住所	〒0000000 北海道00
電話番号	000000000000

利用者情報変更完了！

研究課題内容・責任者情報の変更

課題参画者を追加したい時

こちらのFORMからご依頼ください <https://forms.office.com/r/VdyLieP7sy>
※または利用申請画面のリンクから

課題参画者等 (Other Participants)
データ登録ありの場合: 研究チーム

※課題参画者の追加は**こちら**

利用装置を追加したい時

各装置担当にご相談ください。該当装置のRDEデータセットを開設いたします。
開設完了メール受信後、追加装置をご利用いただけるようになります。

STEP 1

「利用申請 (Requests for Use of ARIM)」から変更

※状態が「申請中」以外ではシステムからの修正ができませんので、arim-system@nims.go.jpまで修正を依頼して下さい。

**①利用年度を確認
「表示する(Show Result)」をクリック**

②「修正(Modify)」をクリック

コード (Code)	課題ID (Subject ID) 利用課題名 (Subject Title)	申請者 (Name of Applicant) 所属機関 (Affiliated Institution)	状態 (Status)	利用先 (Facility)	担当者 (Assigned Staff)	受理日 (Date of Acceptance)	報告日 (Date of Report)	操作
47	JPMXP1222NM00		申請中 (In Progress)	ナノ融合ST (微細加工)		2022-04-21		修正 削除

③修正する

④入力内容を確認する (Check the input)

登録内容変更するとき Confirm and modify

研究課題内容・責任者情報の変更

STEP 2

変更内容の確認

ARIM Application System
利用申請システム

MEN

利用申請(Requests for Use of ARIM) - 修正(Correction)

利用の概要 (Overview of Facility Use)	
利用年度 Fiscal Year for the Use of Facility	2022年度(FY2022)
課題ID Subject ID	JPMXP1222NM
利用申請者 Applicant	
利用課題名 Research Subject Title	
重要技術領域 Important technical areas	高度なデバイス機能の発現を可能とするマテリアル 量子・電子制御により革新的な機能を発現するマテリアル
横断技術領域 Cross-cutting technology area	加工・デバイスプロセス
利用の背景・目的 Purpose and Background	
利用・依頼の内容 Details of the Plan and Request	
主な利用形態 Preferred Style of Use	機器利用 (Self-Use)
利用相談したNIMS職員 Names of NIMS Staff You Have Consulted With	1. 2. 3.
利用料金の支払い Preferred Style of Payment	毎月定額請求 (Monthly Payments)
特記事項等 Additional Remarks	

上記内容で登録する (Register)

戻る (Go back)



上記の内容で登録する
(Register)

変更完了！